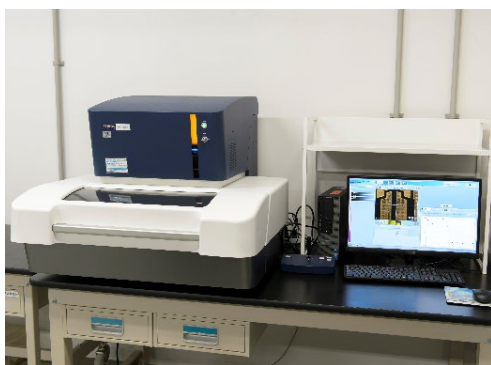




発注者のためのめっき入門 —めっき技術の基礎—



蛍光X線膜厚計



塩水噴霧試験機

日時

2026年6月30日(火) 13:30～16:30

場所

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター（本部）
東京都江東区青海 2-4-10

●ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前

●りんかい線「東京テレポート」駅下車 徒歩 15分

朝夕無料送迎バスあり、都営バス海01 テレコムセンター駅前下車

申込締切日

2026年

6月19日

(金)

定員

15名

受講料

3,000円

特徴

・めっきに関する専門的知識は必要としません

・めっき技術の基礎を学べます

・めっき製品の発注に携わっている方にオススメです

詳細は裏面またはこちら



お問合せ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター お客様支援室 技術セミナー係
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL:03-5530-2308
メール宛先：kenshu@iri-tokyo.jp



地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター

TOKYO METROPOLITAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

技術セミナー（リアル開催）

発注者のためのめっき入門－めっき技術の基礎－

概要

表面処理技術の中でも、金属や非金属（プラスチックなど）の材料表面に金属の薄膜を被覆するめっきは、電気・電子産業、自動車産業などの応用製品の基盤技術として発展してまいりました。

本セミナーでは、『めっき技術』、『皮膜の評価方法』などについて解説します。講義を通じてめっきへの理解を深めていただき、今後の発注業務や品質管理などに活用していただくことを目的としたセミナーです。

めっきに関する専門的知識は必要としません。

めっき技術の基礎を学びたい方、めっき製品の発注に携わっている方など、積極的なご参加をお待ちしております。

スケジュール

時間	タイトル	講師
13:30～15:00	発注者が知っておきたいめっき技術の基礎 めっきの種類と目的、めっきの基礎、めっき処理と加工工程、めっき液の仕組みと品質特性を中心に解説します。	東京都立産業技術研究センター プロセス技術グループ 竹村 昌太 桑原 聡士 野坂 敦史 ※ めっきに関する技術相談 各種評価業務および研究に従事
15:00～16:00	めっきの皮膜試験 めっきの品質試験を中心に解説します。	
16:00～16:30	電気化学測定を用いた腐食評価 JISを中心とした測定方法について紹介します。	

募集要項

- 利用約款** 下記ウェブページでご確認ください。
<https://www.iri-tokyo.jp/seminar-event/>
- 応募資格** 原則として、日本で設立登記された法人、個人事業主または創業を予定している個人
国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他これらに準ずる公的機関
- 申込方法** 下記ウェブページの申込フォームから、お申込みください。
<https://www.iri-tokyo.jp/seminar-event/seminar-260630/>
- 受講可否** 受講予定者には、請求書およびコンビニ払込書を郵送いたします。
定員などの関係で受講をお断りする場合、電話または電子メールでご連絡いたします。